

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平9-298327

(43)公開日 平成9年(1997)11月18日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

HO1L 41/107

41/22

識別記号

庁内整理番号

FΙ

H01L 41/08

Α

41/22

22

Z

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平8-112690

.

(22)出願日

平成8年(1996)5月7日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 豊田 準一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

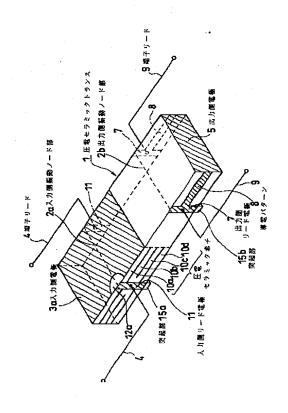
(74)代理人 弁理士 松限 秀盛

### (54) 【発明の名称】 圧電セラミックトランス

#### (57)【要約】

【課題】 より薄型化を図ることができる圧電セラミックトランスを提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の圧電セラミックトランスは、長 方形板状の横効果圧電セラミック部と長方形板状の縦効果圧電セラミック部とを有している。横効果圧電セラミック部には入力側電極3 a 等を設け、縦効果圧電セラミック部には出力側電極5を設けてある。さらに、圧電セラミックトランスの入力側振動ノード部2 a および出力側振動ノード部2 b にはそれぞれ突起部15 a、15 b 等を設けてある。このように、圧電セラミックトランスの下側に突起部15 a、15 b 等を設けたので、この突起部15 a、15 b 等を基板に直接ハンダ等で固定できる。



10

20

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 長方形板状の横効果圧電セラミック部と 長方形板状の縦効果圧電セラミック部とを有し、

上記横効果圧電セラミック部に入力側電極を設け、上記 縦効果圧電セラミック部に出力側電極を設けた圧電セラ ミックトランスにおいて、

入力側振動ノード部および出力側振動ノード部にそれぞ れ突起部を設けたことを特徴とする圧電セラミックトラ ンス。

【請求項2】 突起部に、入力側取り出し電極または出力側取り出し電極を設けたことを特徴とする請求項1記載の圧電セラミックトランス。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はジルコン酸チタン酸 鉛等の圧電セラミック素子を用いた圧電セラミックトランスに関し、特にそれぞれ長方形板状を有する縦効果圧 電セラミック部と横効果圧電セラミック部からなる圧電 セラミックトランスに関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来から圧電セラミックトランスは高圧 電源を得る方法として広く利用されている。圧電セラミ ックトランスは非巻線型の変圧器であり、高電圧発生用 に適している。

【0003】従来のローゼン型の圧電セラミックトランスの構造は図10に示すとおりである。ここで、図10を参照してローゼン型の圧電セラミックトランスとその特性について説明する。

【0004】圧電セラミックトランスの全体を符号1で示し、圧電セラミック素子を符号2で示す。この圧電セラミック素子2の一方側の上下面にはAg等の焼き付けからなる入力側電極(図では一方のみを示してある)3が形成され、両入力側電極3に端子リード4、4が接続されている。一方、圧電セラミック素子2の他方側の端面にはAg等の焼き付けからなる出力側電極5が形成され、この出力側電極5に端子リード6が接続されている。

【0005】このように構成した圧電セラミックトランス1は、端子リード4、4から交流電圧を印加することで、圧電セラミック素子2自体がその長さ方向へ伸縮による振動が発生し、振動は出力側電極5の部分で最大となり、この振動を電気信号として端子リード6から出力することができる特性を有する。

【0006】ところで、圧電セラミックトランス1は圧電セラミック素子2の寸法で決まる共振周波数近傍で動作する。ここで、駆動周波数fは次式で決定される。

 $[0\ 0\ 0\ 7]\ f = C/2L$ 

ただし、Cはセラミックの音速

Lは圧電セラミック素子の長さ方向の寸法

【0008】上述した圧電セラミック素子2は、1/2

λ (λは波長)の整数倍の周波数で共振するが、通常良好な特性の得られるλ共振を利用している。このλ共振モードで使用した場合、圧電セラミック素子の振動は図10Bに示すようなサインカーブの長さ方向の変位特性となる。つまり、圧電セラミック素子2には2つの変位零の部分、すなわち入力側振動ノード部2aおよび出力側振動ノード部2bが両端からほぼ1/4の部分に生じる。

【0009】ところで、上述したような圧電セラミックトランスは、振動が最大となる出力側電極5から出力側の端子リード6を取り出しているため、共振尖鋭度や出力特性が低下するといった問題があった。特に、出力側電極5の最大振動時には、出力側電極5と端子リード6との接続部の破断や端子リード6自体が切断するといった問題が生じ、リード線接続の信頼性が大きな問題となっていた。

【0010】そこで、共振尖鋭度や出力特性を損なうことなく、出力側電極と端子リードとの接続部及び端子リード自体の破断の信頼性を高めることのできる圧電セラミックトランス及びその製造方法が提案された(特願平7-220567)。

【0011】図11はその提案された圧電セラミックトランスの斜視図である。圧電セラミックトランスの全体を符号1で示し、圧電セラミック素子を符号2で示す。この圧電セラミック素子2の一方側の上下面にはAg等箔の焼き付けからなる入力側電極3、3が形成され、両電極3、3に端子リード4、4が接続されている。一方、圧電セラミック素子2の他方側の端面にはAg等の焼き付けからなる出力側電極5が形成されていることは30 図10Aに示した圧電セラミックトランスの場合と同様である。

【0012】この圧電セラミックトランス1では、出力側電極5に接続される端子リードを出力側電極5の部分以外から取り出すようにしている。すなわち、圧電セラミックトランス1の出力側電極5側における出力側振動ノード部2bの両側面にはAg等の焼き付けからなる出力側リード電極7、7が形成されている。この出力側リード電極7、7と出力側電極5とはセラミック素子の側面部に同じくAg等の焼き付けから形成した細幅状の導電パターン8、8で各々接続している。そして、出力側リード電極7、7に端子リード9、9が半田付け等により接続されている。

【0013】このように構成した圧電セラミックトランス1は、変位零の位置である出力側振動ノード部2bの位置に出力側リード電極7、7を設けたことにより、圧電セラミックトランス1の最大振幅励振動時にあっても出力側リード電極7、7の部分は振動することもない。従って、出力側リード電極7、7に接続された端子リード9はその接続部からの破断あるいは端子リード9自体が切断するような危険を未然に回避することができる。

#### [0014]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の圧電セラミックトランスでは、出力側リード電極は振動ノード部にあり、上述の問題点は改善されている。しかし基板等に実装する場合、保持用のケースが必要となり、薄型化等の効果が損なわれている。

【0015】すなわち、圧電トランスの保持は、振動ノード部2カ所を接着剤でケースに貼り付けて固定されており、圧電トランス保持用のケースが必要となり、圧電トランスの利点である薄型化の効果が損なわれるという問題があった。

【0016】本発明はこのような課題に鑑みてなされた ものであり、より薄型化を図ることができる圧電セラミ ックトランスを提供することを目的とする。

#### [0017]

【課題を解決するための手段】本発明の圧電セラミックトランスは、長方形板状の横効果圧電セラミック部と長方形板状の縦効果圧電セラミック部とを有し、横効果圧電セラミック部に入力側電極を設け、縦効果圧電セラミック部に出力側電極を設けた圧電セラミックトランスにおいて、入力側振動ノード部および出力側振動ノード部にそれぞれ突起部を設けたものである。

【0018】また、本発明の圧電セラミックトランスは、突起部に、入力側取り出し電極または出力側取り出し電極を設けた上述構成の圧電セラミックトランスである。

【0019】本発明の圧電セラミックトランスによれば、圧電セラミックトランスの下側に突起部を入力側振動ノード部および出力側振動ノード部に設けたので、この突起部を基板に直接ハンダ等で固定することができる。

#### [0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明圧電セラミックトランスの一実施例について図1~図6を参照しながら説明する。

【0021】図1および2は、本発明による圧電セラミックトランスの構造図である。入力側電極は積層されている。また、入力側電極を並列接続する入力側リード電極11、11は入力側振動ノード部2aに位置している。この入力側リード電極11、11と端子リード4、4が接続している。

【0022】一方、出力部は出力側リード電極7、7を出力側振動ノード部2bに形成し、この出力側リード電極7、7と端子リード9、9が接続している。また、入力側振動ノード部2a および出力側振動ノード部2bには突起部15a、15b、15c、15dが形成されている。

【0023】図1および2に示した圧電セラミックトランス1は、入力側が薄層の圧電セラッミク素子10a、10b、10c、10dを積層した構造となっている。

これは、セラミックグリーンシートを焼成する方法により、圧電セラミック素子と入力側電極との一体焼成により作製されている。

【0024】このような構造の圧電セラミックトランス 1の製造方法を図3~図5、および工程図(図6)を用 いて説明する。

【0025】まず、図6の「原料の混合」工程25では、セラミック原料としてPbO(酸化鉛)、ZrO2(二酸化ジルコニウム)、TiO2(二酸化チタン)、NiO(酸化ニッケル)、ZnO(酸化亜鉛)、Nb2O5(五酸化ニーオブ)、Bi2O3(三酸化二ビスマス)、MnO2(二酸化マンガン)を所定の割合に混合し、ボールミルにて15時間混合することで、例えばPbTiO3-PbZrO3-Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-Bi2/3TiO3-MnO2を得るように調合する。

【0026】次にこのようにして得た粉体をプレス成形し、900℃で2時間仮焼する。このように、仮焼して得た仮焼粉100重量部に対し、ポリビニルブチラールからなる有機結剤5重量部、エチルアルコールからなる有機溶剤10重量部、ジブチルフタレート(DBP)からなる可塑剤1重量部を調合してボールミルにて15時間混合してテープ成形用スラリーを得る。

【0027】次に、図6の「セラミックグリーンシート成形」工程26では、テープキャステング法として知られているドクターブレード法によってテープ成形用スラリーをベルト上に設けたホッパに流し込む。

【0028】ベルトは駆動プーリ、及び被駆動プーリに 囲繞され、両プーリ間のベルトはエンドレスに移動して 30 いる。

【0029】ポッパ内に流し込まれたスラリーはドクタープレードによって所定厚みのシートとなされ、ベルト上を移動させる途中に配設した赤外線等の乾燥炉で溶剤を蒸発させて、厚さ $310\mu$ mのセラミックグリーンシートはローラでベルトから剥離されて、テープ状の連続したセラミックグリーンシートが得られる。

【0030】次に、図6の「シートの打ち抜き」工程27では、テープ状のセラミックグリーンシートを打抜いて、図3に示すように長さ37.5mm、幅7.5mm、厚さ310μmの長方形板状のセラミックグリーンシート14a、14b、14c、14dを4枚得る。

【0031】次に、図6の「内部電極の印刷」工程28では、図3に示すように、所定形状に形成したセラミックグリーンシート14a、14b、14c、14dのうちセラミックグリーンシート14b、14c、14dの上側の平面部に入力側電極3b、3c、3dを所定の形状に印刷する。この入力側電極3b、3c、3dとしてはAg-Pdペースト等が用いられる。

50 【0032】本実施例ではセラミックグリーンシート1

20

4 b、14 c、14 dの長手方向の長さのほぼ半分まで、上側の平面部に入力側電極3b、3c、3dが形成される。この入力側電極3b、3c、3dのパターンは入力側電極3b、3c、3dの側辺の一方の中央部にAg-Pdペーストが付着されていないの非導通部12b、12c、12dが形成されている。すなわち、各入力側電極3b、3c、3dには入力側振動ノード部2aに対応する部分に電極の形成されない部分12b、12c、12dが左右交互に設けられている。

【0033】次に、図6の「積層」工程29では、図3に示すようにセラミックグリーンシート14aと、入力側電極3b、3c、3dの形成されたセラミックグリーンシート14b、14c、14dとを積層する。

【0034】次に、積層されたセラミックグリーンシート14a、14b、14c、14dを金型を用いて熱圧着して一体化する。

【0035】金型には、その底部に面積が0.6mm×0.6mmで深さが0.13mmの凹部を設けておく。この凹部はグリーンシートの長手方向の側辺部で入力側振動ノード部2aおよび出力側振動ノード部2bの合計4カ所に設ける。

【0036】なお、上述のように金型に凹部を設けるだけでなく、この凹部に対応する穴を持ったスペーサを、凹部を設けていない金型の底に設置しても良い。

【0037】次に、図6の「焼成」工程30では、この一体化したものを1200℃で3時間焼結することで図4Aに示すような圧電セラミック焼成体を得る。この「焼成」工程30では、グリーンシート14a、14b、14c、14dは焼成により収縮するので、圧電セラミック焼成体は、長さ30mm、幅6mm、厚さ1mm(厚さについては圧電セラミック素子10a、10b、10c、10dは一枚当たり250μmの厚さになる。)の長方形板状になっている。なお、図4Aにおいては圧電セラミック素子10a、10b、10c、10dに連続する圧電セラミック焼成体の長手方向の半分より手前側は1枚からなるように表現されているが、実際は4枚のセラミックグリーンシート14a、14b、14c、14dを焼成したものである。

【0038】また、圧電セラミック素子体の下には、その入力側振動ノード部2aおよび出力側振動ノード部2bに、突起部15a、15cおよび突起部15b、15dがそれぞれ2個ずつ形成されている。これらの突起部15a、15b、15c、15dは、その厚さが0.mmであり、その平面方向の面積が0.5mm×0.5mmである。

【0039】次に、図6の「外部電極の形成」工程31では、図4Bに示すように圧電セラミック素子10aの上側の平面部および圧電セラミック素子10dの下側の

平面部にAg等で入力側電極3a、3eを焼き付ける。 【0040】また、圧電セラミック素子10a、10b、10c、10dの長手方向に平行な側面の両方にAg等で入力側リード電極11、11を焼き付ける。入力側電極11、11は図面の手前側と奥側で入力側振動ノード部2aの上に形成する。これにより、図面の手前側の入力側リード電極11と入力側電極3b、3dとが電気的に接続される。また、図面の奥側の入力側リード電極11と入力側電極3a、3c、3eとが電気的に接続される。

【0041】また、圧電セラミック素子10a、10b、10c、10dの長手方向に平行な側面の両方にAg等で出力側リード電極7、7および導電パターン8、8を焼き付ける。出力側リード電極7、7および導電パターン8、8は、図面の手前側および奥側に形成する。また出力側リード電極7、7は出力側振動ノード部2bの上に形成する。

【0042】さらに、圧電セラミック素子体の長手方向に直角な側面のうち手前側の側面にAg等で出力側電極5を焼き付ける。これにより、図面の手前側の出力側リード電極7と出力側電極5とが導電パターン8を介して電気的に接続される。また、同様に図面の奥側の出力側リード電極7も出力側電極5と導電パターン8を介して電気的に接続される。

【0043】次に、図6の「分極」工程32に移る。すなわち、出力側を分極するために図5Aに示すように、入力側電極3a、3b、3c、3d、3eと出力側電極5の間に25KV/cmの直流電圧を100℃で1時間印加する。これにより、圧電セラミック素子の長手方向30 にP3のように分極される。すなわち、長方形板状の縦効果圧電セラミック素子が得られる。

【0044】さらに、入力側を分極するため図5Bに示すように、入力側電極3a、3c、3eと入力側電極3b、3dの間に25KV/cmの直流電圧を100℃で1時間の条件下で印加する。これにより、圧電セラミック素子10a、10cはP1の方向に分極され、圧電セラミック素子10b、10dはP2の方向に分極される。すなわち、積層された長方形板状の横効果圧電セラミック素子が得られる。以上により、図1、2に示すような積層型の圧電セラミックトランス1が得られる。

【0045】図1に示すように、本発明の圧電セラミックトランス1の大きさは長さ30mm、幅6mm、厚さ1mmであり、図面の左側半分は積層した横効果圧電セラミック部10a、10b、10c、10dよりなり、右側半分は縦効果圧電セラミック部よりなっている。また、突起部15a、15b、15c、15dを形成してもその厚みは薄く圧電セラミックトランスの振動に悪影響は少なく、入出力特性は突起部を有しない圧電セラミックトランスとほぼ同等であった。

) 【0046】なお、本実施例では、突起部15a、15

b、15c、15dの厚さを0.1mmとしたが、この 厚さに限るものではなく0.1~1mmの範囲で変化さ せることができる。ここで、厚さが 0.1 mmより小さ くなると圧電セラミックトランス1の基板への実装が困 難となり、他方、厚さが1mmより大きくなると目的と するもの以外の振動(スプリアスな振動)が生じ好まし くない。

【0047】また、本実施例では突起部15a、15 b、15c、15dの平面方向の大きさは、1mm×1 mmとしたが、この範囲に限るものではなく、一辺の長 さをO. 1~2mmの範囲で変化させることができる。 ここで、一辺の長さが0.1mmより小さくなると突起 部の機械的強度が小さくなり、圧電セラミックトランス を基板に設置したとき保持力が十分でない。また、一辺 の長さが2mmよりも大きくなると上述したようなスプ リアスな振動が生じ好ましくない。

【0048】なお、圧電セラミック素子の材料として は、ジルコン酸チタン酸鉛系セラミックを用いたが、他 の圧電セラミック素子の材料を用いても効果は同様であ る。また、圧電セラミック素子の貼り合わせ方法は、グ リーンシートを焼成する方法に限らず、圧電セラミック 素子を接着剤により張り合わせる方法等その他の方法を 採用することができる。

【0049】以上のことから、本例によれば、圧電セラ ミックトランスの下側に突起部を入力側振動ノード部お よび出力側振動ノード部に設けたので、この突起部を基 板に直接接着剤、ハンダ等で固定することができる。す なわち、基板に表面実装可能な圧電セラミックトランス を実現することができる。

【0050】従って、保持用のケースを用いることなく 基板に直接固定できるため、圧電セラミックトランスの より薄型化を図ることができる。

【0051】また、突起部を振動ノード部に形成したの で、圧電セラミックトランスの突起部を基板に直接固定 しても、圧電セラミックトランスの特性への影響を小さ くすることができる。

【0052】次に、本発明圧電セラミックトランスの他 の実施例について図6~図9を参照しながら説明する。

【0053】図7および8は、本発明による圧電セラミ ックトランスの構造図である。入力側振動ノード部2a および出力側振動ノード部2bには突起部15a、15 b、15c、15dが形成されている。入力側電極は積 層されている。また、入力側電極を並列接続する入力側 リード電極11、11は入力側振動ノード部2aに位置 している。この入力側リード電極11、11と入力側取 り出し電極16a、16cが接続している。

【0054】一方、出力部は出力側リード電極7、7を 出力側振動ノード部2bに形成している。この出力側リ ード電極7、7と出力側取り出し電極16b、16dが 接続している。

【0055】図7および8に示した圧電セラミックトラ ンス1は、入力側が薄層の圧電セラッミク素子10 a、 10 b、10 c、10 dを積層した構造となっている。 これは、セラミックグリーンシートを焼成する方法によ り、圧電セラミック素子と入力側電極との一体焼成によ り作製されている。

【0056】このような構造の圧電セラミックトランス 1の製造方法を図9および工程図(図6)を用いて説明 する。

【0057】ここで、本実施例の圧電セラミックトラン ス1の製造方法(図6参照)は、上述した実施例と比較 すると、「外部電極の形成」工程31を異にしている。 また、上述実施例のように端子リードを設ける工程が不 要である。

【0058】そこで、図6における「外部電極の形成」 工程31について説明する。「外部電極の形成」工程3 1では、図9Bに示すように圧電セラミック素子10a (図9A参照)の上側の平面部および圧電セラミック素 子10dの下側の平面部にAg等で入力側電極3a、3 20 eを焼き付ける。

【0059】また、圧電セラミック素子10a、10 b、10c、10dの長手方向に平行な側面の両方にA g等で入力側リード電極11、11を焼き付ける。入力 側電極11、11は図面の手前側と奥側で入力側振動ノ ード部2aの上に形成する。これにより、図面の手前側 の入力側リード電極11と入力側電極3b、3dとが電 気的に接続される。また、図面の奥側の入力側リード電 極11と入力側電極3a、3c、3eとが電気的に接続 される。

【0060】また、入力側取り出し電極16a、16c をそれぞれ突起部15 a、15 cの側面部及び底面部に Ag等で焼き付ける。これにより、入力側リード電極1 1、11はそれぞれ入力側取り出し電極16a、16c と電気的に接続される。

【0061】また、圧電セラミック素子10a、10 b、10c、10dの長手方向に平行な側面の両方にA g等で出力側リード電極7、7および導電パターン8、 8を焼き付ける。出力側リード電極7、7および導電パ ターン8、8は、図面の手前側および奥側に形成する。 40 また出力側リード電極7、7は出力側振動ノード部2 b

【0062】また、入力側取り出し電極16b、16d をそれぞれ突起部15b、15dの側面部及び底面部に Ag等で焼き付ける。これにより、出力側リード電極 7、7はそれぞれ出力側取り出し電極16b、16dと 電気的に接続される。

【0063】さらに、圧電セラミック素子体の長手方向 に直角な側面のうち手前側の側面にAg等で出力側電極 5を焼き付ける。これにより、図面の手前側の出力側リ 50 ード電極7と出力側電極5とが導電パターン8を介して

の上に形成する。

•

電気的に接続される。また、同様に図面の奥側の出力側 リード電極7も出力側電極5と導電パターン8を介して 電気的に接続される。以上により、図7、8に示すよう な積層型の圧電セラミックトランス1が得られる。

【0064】図7に示すように、本発明の圧電セラミックトランス1の大きさは長さ30mm、幅6mm、厚さ1mmであり、図面の左側半分は積層した横効果圧電セラミック部10a、10b、10c、10dからなり、右側半分は縦効果圧電セラミック部からなっている。また、突起部15a、15b、15c、15dを形成してもその厚みは薄く圧電トランスの振動に悪影響は少なく、入出力特性は従来の圧電セラミックトランスとほぼ同等であった。

【0065】以上のことから、本例によれば、圧電セラミックトランスの下側に突起部を入力側振動ノード部および出力側振動ノード部に設けたので、この突起部を基板に直接ハンダ等で固定することができる。すなわち、基板に表面実装可能な圧電セラミックトランスを実現することができる。

【0066】また、取り出し電極を突起部の側面部及び 底面部に設けたので、端子リードを必要とせずそれだけ 圧電セラミックトランスの小型化を図ることができる。

【0067】また、保持用のケースを用いることなく基板に直接固定できるため、圧電セラミックトランスのより薄型化を図ることができる。

【0068】また、突起部を振動ノード部に形成したので、圧電セラミックトランスの突起部を基板に直接ハンダ付けしても、圧電セラミックトランスの特性への影響を小さくすることができる。

【0069】なお、本発明は上述の実施例に限らず本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成を採り得ることはもちろんである。

#### [0070]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 圧電セラミックトランスの下側に突起部を入力側振動ノード部および出力側振動ノード部に設けたので、この突 起部を基板に直接ハンダ等で固定することができる。す なわち、基板に表面実装可能な圧電セラミックトランス を実現することができる。

【0071】また、保持用のケースを用いることなく基板に直接固定できるため、圧電セラミックトランスのより薄型化を図ることができる。

【0072】また、突起部を振動ノード部に形成したの \*

\*で、圧電セラミックトランスの突起部を基板に直接ハン ダ付けしても、圧電セラミックトランスの特性への影響 を小さくすることができる。

【0073】また、本発明によれば、取り出し電極を突起部の側面部及び底面部に設けたので、端子リードを必要とせずそれだけ圧電セラミックトランスの小型化を図ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明圧電セラミックトランスの一実施例を示10 す斜視図である。

【図2】本発明圧電セラミックトランスの一実施例を示す平面図、側面図、および裏面図である。

【図3】本発明圧電セラミックトランスの製造工程を示す斜視図である。

【図4】本発明圧電セラミックトランスの製造工程を示す斜視図である。

【図5】本発明圧電セラミックトランスの分極の工程を 示す側面図である。

【図6】本発明圧電セラミックトランスの製造工程を示すフロー図である。

【図7】本発明圧電セラミックトランスの他の実施例を 示す斜視図である。

【図8】本発明圧電セラミックトランスの他の一実施例を示す平面図、側面図、および裏面図である。

【図9】本発明圧電セラミックトランスの製造工程をを示す斜視図である。

【図10】従来の圧電セラミックトランスの例を示す斜 視図である。

【図11】従来の圧電セラミックトランスの例を示す斜 視図である。

#### 【符号の説明】

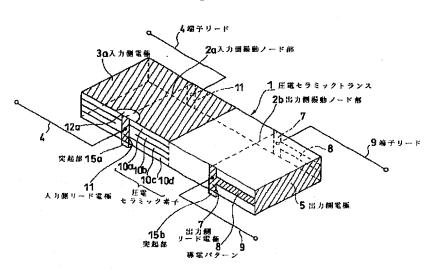
1 圧電セラミックトランス、2 圧電セラミック素子、2 a 入力側振動ノード部、2 b 出力側振動ノード部、3,3 a,3 b,3 c,3 d,3 e 入力側電極、4 端子リード、5 出力側電極、6 端子リード、7 出力側リード電極、8 導電パターン、9 端子リード、10 a,10 b,10 c,10 d 圧電セラミック素子、11 入力側リード電極、14 a,1 4 b,1 4 c,1 4 dセラミックグリーンシート、15 a,15 b,15 c,15 d 突起部、16 a,16 c 入力側取り出し電極、16 b,16 d 出力側取り出し電極



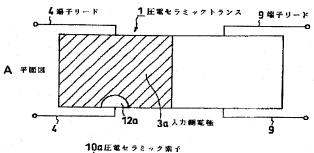


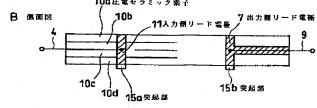


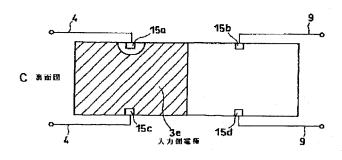
【図1】



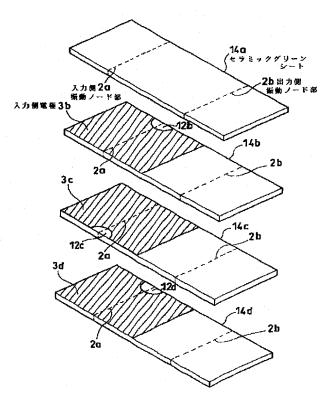
【図2】





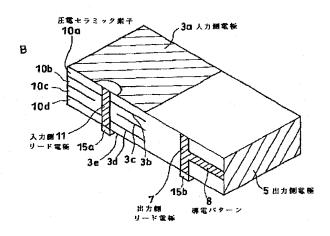


【図3】

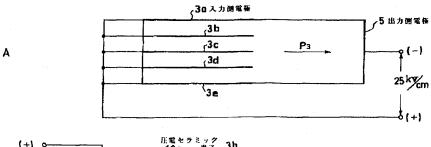


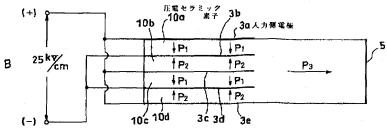


10a 任電 10b 10c 10d 3b 3c 3d 3e 5b 突起都

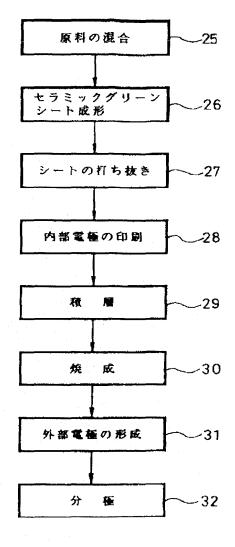


【図5】



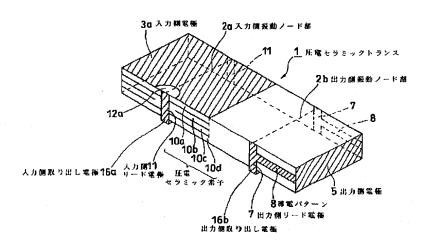


【図6】



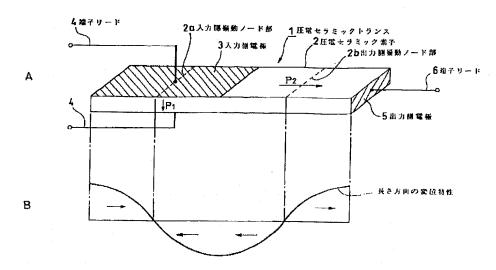






【図8】 【図9】 圧電セラミック楽子 10a ▲ 平面図 10b 10c -10d · 12a 、 3α入方圆電板 3b 3c 100圧電セラミック業子 3d´ 3é 10b 15b 8 侧面窗 尖起部 10c 10d 7 15の入力側 取り出し電極 出力群 取り出し電極 3点入力制電腦 10b 16Ъ .16a B 10c. 104 -C 紫型図 / 1160a 入力網 取り出し端後 16¢ 3e入步爾電報 16d 出力制 7 出力間 8 導電パターン リード電極 取り出し電極





【図11】

